# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-079358

(43) Date of publication of application: 27.03.2001

(51)Int.Cl.

B01D 61/48 B01D 61/44

B01D 61/50 C02F 1/44 C02F 1/469

(21)Application number: 11-263485

(71)Applicant: JAPAN ORGANO CO LTD

(22)Date of filing:

17.09.1999

(72)Inventor: HIDAKA MASANARI

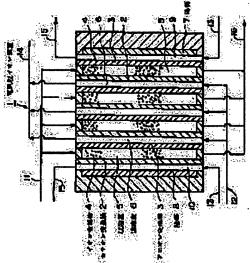
**NAKAMARUO ATSUSHI** 

# (54) ELECTRICALLY DEIONIZING DEVICE

## (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively desalt cationic component-enriched water to be treated and to apply to the water treatment for the secondary line operated with high pH in a pressurized water type atomic power plant by filling an ion exchanger, through which the water to be treated is passed at first in a desalting chamber, substantially in a single bed form of a caution exchanger.

SOLUTION: DC current is applied between an anode 7 and a cathode 8, the water to be treated and concentrated water are introduced into each desalting chamber 5 and each concentrating chamber 6 from each line 11, 12 and electrode water is introduced into the anode chamber 9 and the cathode chamber 10 from



each line 13. The water to be treated flows down in the desalting chamber 5 to move ion to be removed to the concentrating chamber 6. The concentrated water ascends in the concentrating chamber 6 to concentrate impurities with a cation exchange membrane 2 and an anion exchange membrane 3 and flows them out from a line 14. The ion exchanger 4, through which the water to be treated is passed at first in the desalting chamber 5, is filled in the single bed form of the cation exchanger. As a result, the desalting efficiency to the cationic

component is remarkably improved.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号 特開2001-79358

(P2001-79358A)

(43)公開日 平成13年3月27日(2001.3.27)

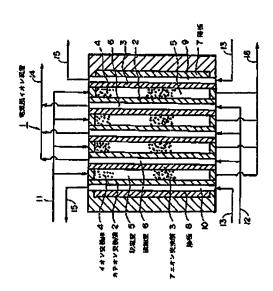
				(=), #(D)	1 1 1 1 1 1	/321 H (D0011011
(51) Int.CL'		織別配号	FI			ラーマユード(参考)
BOID	61/48		B01D 6	1/48		4D006
	61/44 61/50	500		1/44 1/50	500	4D061
C02F	1/44			1/44	1	-1
CUZF	1/469	•	;	1/48	103	OL (全 12 B
(21)出顧番	<b>?</b>	<b>物顧平11−283485</b>	(71)出庭人		00 / 株式会社	
(22)出顧日		平成11年9月17日(1999.9.17)		建京都	C京区新砂1丁E	32番8号
			(72) 班明者		[東区新砂1丁]	32番8号 オル
			(72) 発明者	–	【京区新砂1丁目	32番8号 オル
			(74)代建人		84 伴 <del>俊光</del>	
						最終頁に結

### (54) 【発明の名称】 電気脱イオン装置

### (57)【要約】

【課題】 カチオン成分リッチの被処理水を効率よく脱 塩処理でき、とくに加圧水型原子力発電所における二次 系の水処理に最適な電気脱イオン装置を提供する。

【解決手段】 陽極と陰極の間に、カチオン交換膜およ ひアニオン交換膜によって区切られ内部にイオン交換体 が充填された脱塩室と、該脱塩室から移動してくるイオ ンを受け取る遺稿室とを複数有する電気脱イオン装置に おいて、脱塩室において接処理水が最初に運水されるイ オン交換体を実質的にカチオン交換体の単床形態で充填 したことを特徴とする電気脱イオン装置。



(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項 】】 陽極と陰極の間に、カチオン交換膜およ びアニオン交換膜によって区切られ内部にイオン交換体 が充填された脱塩室と、眩脱塩室から移動してくるイオ ンを受け取る遺窟室とを複数有する電気脱イオン装置に おいて、脱塩室において被処理水が最初に通水されるイ オン交換体を実質的にカチオン交換体の単床形態で充填 したことを特徴とする電気脱イオン装置。

1

【請求項2】 脱塩室が、一側のカチオン交換膜、他側 された2つの小脱塩室にイオン交換体を充填して構成さ れ、前記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介して脱塩 室の両側に濃縮室が設けられ、これら脱塩室および濃縮 室が陽極と陰極の間に配置されている。請求項1の電気 脱イオン装置。

【請求項3】 脱塩室が、カチオン交換膜、内部がくり 抜かれた一の枠体、中間イオン交換膜、内部がくり抜か れた他の枠体。アニオン交換膜をこの順に積層すること により形成された脱イオンモジュールからなる。語象項 2の電気脱イオン装置。

【讀求項4】 中間イオン交換膜が、カチオン交換膜は たは、彼処理水の流れ方向に前段にアニオン交換膜、後 段にカチオン交換膜を配置した復式膜からなる。請求項 2または3の電気脱イオン装置。

【請求項5】 電気脱イオン装置内に充填されるイオン 交換体の体補分率(カチオン交換体/アニオン交換体) が2以上とされている、請求項1ないし4のいずれかに 記載の電気脱イオン装置。

【請求項6】 脱塩室において彼処理水が最後に通水さ れるイオン交換体がアニオン交換体とカチオン交換体の 30 復床形態で充填されている。請求項1ないし5のいずれ かに記載の電気脱イオン装置。

【請求項7】 加圧水型原子力発電所における復水脱塩 処理に用いられる、請求項1ないし6のいずれかに記載 の電気脱イオン鉄置。

【調求項8】 加圧水型原子力発電所における蒸気発生 器のプローダウン水の脱塩処理に用いられる、請求項7 の電気脱イオン装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、加圧水型原子力発 電所の二次系における復水の脱塩処理や、その他のカチ オン成分リッチの彼処理水の脱塩処理に用いて好適な電 気脱イオン装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、加圧水型原子力発電所において は、二次系の水処理対策として、アンモニア添加による p H調整、ヒドラジン添加による脱酸素、および復水脱 塩装置による脱塩処理が行われている。後水脱塩装置

脱塩装置で脱塩処理し、脱塩処理された水は脱気器、給 水加熱器等を通して蒸気発生器に戻される。

【0003】蒸気発生器では、系統内に待ち込まれた不 絶物および腐食生成物が遺稿されるため、蒸気発生器の 二次系器内水は、一部連続的にドレン、すなわちプロー ダウンされる.

【0004】蒸気発生器の伝熱管に付着するスケールの 大半は、二次系の観器、配管の内面から発生する腐食生 成物、すなわち鉄酸化物であるため、伝熱管へのスケー のアニオン交換膜もよび中央の中間イオン交換膜で区画 10 ル付着防止対策として、蒸気発生器への鉄酸化物の待込 み低減、あるいは二次系機器、配管からの腐食生成物発 生の抑制が図られている。

> 【0005】現在、AVT処理、すなわちアンモニアに よりpHを9. 2程度に調整し、ヒドラジンにより脱酸 素・還元性雰囲気として腐食生成物発生の抑制を図って いるが、蒸気系統の機器、配管表面では気液二組流域で あり、機器、配管衰面での液相は、アンモニアの気液分 配率が1以上のため、アンモニアが少なくなりpHが低 下することから、絵の窓出の抑制効果の小さいことが指 20 摘されている。このため、アンモニア遊度を上昇させ、 pHを9. 2以上、たとえば9. 8程度として、気液二 相流域での液钼側のpHの低下を防止することによっ て、鉄溶出を抑制させる高ヶ日処理の採用が計画されて いる。

> 【0006】ところが、AVT処理においてpHを9. 2から9、8へと増加した場合、アンモニアの遺房は約 10倍となり、復水脱塩装置はH‐〇H型運転のため、 現在脱塩塔1塔当たり10~15日で充填されているイ オン交換体の再生を行う脱塩塔を複数設置し、いずれか の脱塩塔に対し2日に1回程度の再生を実施している が、この現状頻度に対し1~2日で再生を実施する必要 が生じる。そのため、複数の脱塩塔の再生すべき時期が 重接する享懲も生じる可能性があるが、1日に数域の再 生は出来ず、また脱塩塔の樹脂量を現状以上に充填する ことも出来ないため、高pH運転に伴って現状の復水脱 塩塔ではH-OH型運用が実質的に不可能となる。そこ で高ヶ月運転のプラントでは、復水路塩装置による復水 処理を、復水の全置に対して行うのではなく、復水部分 処理もしくは、通常運転時には復水の全量を処理せずに 40 バイパスさせる方式が計画されている。

【0007】そこで、上記のような復水のパイパス踏を 設けるとともに、蒸気発生器のブローダウン水に対し て、薬品による再生不要の電気脱イオン装置を用いて脱 塩を行い、脱塩処理を行ったプローダウン水を復水系に 戻して、二次系の水の処理を行うようにした技術が提案 されている(特開平11-47560号公報)。

【0008】すなわち、高り日運転において復水脱塩装 置の脱塩塔で復水中の不純物を除去しようとすると、ア ンモニア濃度が高いため、アンモニアの負荷が大きく、

は、復水器の後段に設置され、復水器からの復水を復水 50 脱塩塔樹脂は全量処理が出来ず、復水脱塩装置は復水部

http://www4.ipdl.jpo.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NS...

3/30/2004

分処理運用もしくはバイバス運転を余儀なくされる。そ こで、復水脱塩装置をバイバスした場合でも、蒸気発生 器プローダクン水を連続脱塩処理し脱塩処理した水を戻 してやることにより、二次系統の不純物が除去され蒸気 発生器の腐食損傷を防止することが可能となる。この蒸 気発生器ブローダウン水処理装置として、薬品による再 生が不要で連続道転が可能な電気脱イオン装置が最適で ある。この電気脱イオン装置とは、1以上の陽極および 陰極を有し、アニオン交換膜およびカチオン交換膜によ り区切られ、イオン交換体を充填した1以上の脱塩室。 と、イオン交換膜を介して移動してくるイオンを遺籍す る1以上の濃縮室から構成され、電流により連続的に再 生されながら道転される装置である。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来用 いられていた電気脱イオン装置では、脱塩室に充填する イオン交換体は、通常、カチオン交換体とアニオン交換 体の混床として充填されており、したがって彼処理水が 最初に通水される部分も混床部分であり、カチオン成分 よび/またはヒドラジン等のカチオン成分を比較的高濃 度で含有する彼処理水に対しては、それらカチオン成分 の除去に適しているものではなかった。すなわち、彼処 理水が最初に道水されるイオン交換体層をカチオン交換 体とアニオン交換体の混床層とすると、彼処理水のpH が中性付近にしか推移せず、アンモニアおよび/または ヒドラジンの解除が十分に進まず、電流による濃縮室へ のカチオンの移動が行われにくくなっていた。したがっ て、とくに上述の如く、蒸気発生器プローダウン水のよ うなカチオン成分リッチの水の処理には十分な性能を発 30 担できなかった。

【0010】本発明の課題は、カチオン成分リッチの彼 処理水を効率よく脱塩処理でき、とくに加圧水型原子力 発電所において高p月運用される場合の二次系の水処理 に用いて好適な電気脱イオン装置を提供することにあ る.

### [0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明の電気脱イオン装置は、陽極と陰極の間に、 カチオン交換膜およびアニオン交換膜によって区切られ 40 内部にイオン交換体が充填された脱塩室と、該脱塩室か **ら移動してくるイオンを受け取る濃縮室とを複数有する 電気脱イオン装置において、脱塩度において被処理水が** 最初に通水されるイオン交換体を実質的にカチオン交換 体の単床形態で充填したことを特徴とするものからな る。本発明において真質的にカチオン交換体の単床形態 で充填したとは、カチオン交換体の比率が80%以上、 好ましくは90%以上、より好ましくは95%以上であ ることをいう。

【0012】との電気脱イオン装置においては、省電力 50 充填するイオン交換体体債分率をカチオン交換体/アニ

をはかるために、脱塩室が、一側のカチオン交換膜、他 側のアニオン交換膜および中央の中間イオン交換膜で区 回された2つの小脱塩室にイオン交換体を充填して構成 され、前記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介して脱 塩室の両側に遺稿室が設けられ、これら脱塩室および濃 縮室が影響と陰極の間に配置されている機造とすること が好ましい。とくに、脱塩室が、カチオン交換膜、内部 がくり抜かれた一の枠体、中間イオン交換膜、内部がく り抜かれた他の枠体、アニオン交換膜をこの順に積層す 10 ることにより形成された脱イオンモジュールからなるこ とが好ましい。中間イオン交換膜としては、たとえば、 カチオン交換膜または、接処理水の流れ方向に前段にア ニオン交換膜、後段にカチオン交換膜を配置した模式膜 から構成できる。

【0013】また、脱塩室に充填されるイオン交換体の **層形成形態は、接処理水が最初に通水されるイオン交換** 体がカチオン交換体の単床とされる限りとくに限定され ないが、電気脱イオン装置全体として充填されるイオン 交換体の体積分率(カチオン交換体/アニオン交換体) リッチの彼処理水、たとえば前述のようにアンモニアお 20 を2以上とすることが好ましく、これによって、カチオ ン成分に対する脱塩効率をさらに大幅に上昇させること ができる。また、脱塩室において彼処理水が最後に通水 されるイオン交換体は、アニオン交換体とカチオン交換 体の提床形態で充填されていることが好ましい。

【0014】とのような本発明に係る電気脱イオン装置 は、とくに加圧水型原子力発電所における復水脱塩処理 に好適に用いられ、さらに詳しくは、加圧水型原子力発 電所における蒸気発生器のプローダウン水の脱塩処理に 用いられ、脱塩処理されたプローダウン水が復水系統に

【①①15】とのように構成された本発明に係る電気脱 イオン装置においては、脱塩室において彼処理水が最初 に追水されるイオン交換体を真質的にカチオン交換体の 単床形態で充填することにより、彼処理水のpHが酸性 側にシフトし、アンモニアおよび/またはヒドラジンの 解離が進み、NH。' および/またはN、H。' として 存在する割合が増え、電流による濃縮室へのカチオンの 移動が行われやすくなる。その結果、カチオン成分リッ チの接処理水が高効率で脱塩処理される。

【0016】また、電気脱イオン装置全体として充填さ れるイオン交換体の体補分率(カチオン交換体/アニオ ン交換体)を2以上とすれば、カチオン成分に対する脱 塩効率を、該体積分率が2未満のもの。とくに従来通常 に使用されていた体積分率が1程度のものに比べ、飛躍 的に上昇させることができる。たとえば前述の如き加圧 水型原子力発電所の二次系において高ヶ月運転を行う場 台には、通常、蒸気発生器プローダウン水には多量のカ チオン成分(アンモニア、ヒドラジンとも0.5ppm 程度)が含まれている。そのため、電気脱イオン装置に (4)

オン交換体=2以上とすることにより、カチオン成分に 対する脱塩効率をさらに大帽に上昇させることができ

【0017】また、このような電気脱イオン装置を構成 するに際し、脱塩室を、中間イオン交換膜で区画された 2つの小脱塩室から形成することにより、次のような作 用、効果も付加される。

【①①18】すなわち、従来から、電気脱イオン装置を 使用して彼処理水中の不純物イオンを省電力で除去する ために、電気脱イオン装置の電気抵抗を低減する種々の 10 ので、彼処理水が最後に過水されるイオン交換体層がカ 試みがなされている。この場合、脱塩室においては、脱 塩室に使用されるイオン交換体の充填方法や充填量が、 要求される処理水の水質によって決定されるため、脱塩 室の電気抵抗を低減させるには限界がある。そこで、濃 縮室の電気抵抗を低減するための対策が採られることが 多い。たとえば、特闘平9-24374号公報には、濃 縮室に電解質を添加供給して濃縮質における電気抵抗を 低減する方法が開示されている。また、濃縮水の循環に よって導電率の上昇を促進し、濃縮室の電気抵抗を低減 する方法も多数報告されている。

【①①19】しかしながら、濃縮室に電解質を添加供給 して遺縮室の電気抵抗を低減する方法は、電解質を濃縮 室へ供給するためのボンブ、薬剤貯留タンクおよび供給 配管などを設置しなければならず、設置面積の増加、設 置コストの上昇などを招く。また、定期的に薬剤の結給 や管理を行わなければならず、連続再生型装置であるに もかかわらず人手がかかるという問題がある。また、濃 縮水の循環によって導電率の上昇を促進し、濃縮室の電 気抵抗を低減する方法は、 遊縮水中に含まれるカルシウ ムやマグネシウムなどの硬度成分も進厚となるのでスケー30 ールの発生を促進してしまい、結果的に電気抵抗の上昇 を招来するという問題がある。

【0020】そこで上記の中間イオン交換膜により2つ の小脱塩室に区画する構成を採ることにより、イオン交 換体が充填された脱塩室1つ当たりの濃縮室の数を従来。 の約半分にすることができ、電気脱イオン装置の電気抵 抗を着しく低減できる。また、従来の装置と比較して相 対的に濃縮室の数が少ないため、濃縮室を流通する濃縮 水のイオン濃度を濃厚とすることができ、導電率が向上 し、更に営気抵抗が低減されるとともに、濃縮室内を流 40 6は、脱塩室5から各イオン交換膜を介して移動してく 通する濃縮水の流速を高めることができ、濃縮室内のス ケールが発生し難くなる。さらに、2つの小脱塩室に区 画することにより、各小脱塩室に充填されるイオン交換 体を、処理の目的に応じて、単一のイオン交換体もしく はアニオン交換体とカチオン交換体の混合イオン交換体 の単独種とすることができ、イオン交換体が充填された 各小脱塩室の厚さを電気抵抗を低減し、かつ高い電流効 率を得るに最適な厚さに設定することが可能となる。つ まり、一つの脱塩室に複数種のイオン交換体が充填され

さくし電流効率を高くする最適な厚さが異なるため、脱 **塩室全体として最適な厚さに設定することが困難となる** が、各小脱塩室に単独程のイオン交換体のみを充填する 場合には、低電気抵抗と高電流効率を両立させる厚さの 設定が可能となる。

5

【0021】また、脱塩室を構成するイオン交換膜の輸 率(つまり、除去対象となるイオンの透過率)は実質的 には1ではなく、高い性能を有すると言われるイオン交 換膜でも0.98以上として保証されているにすぎない チオン交換体単床圏またはアニオン交換体単床層である と、脱塩室から濃縮室へと移動してきたアニオン成分ま たはカチオン成分が輸率0.02以下分だけさらに隣の 脱塩室へと移動するおそれがあり(つまり、瞬の脱塩室 のイオン交換膜がこの分の侵入を阻止できずり、処理水 側に流出して水質の低下を招いてしまうおそれがある。 そこで、最後に道水されるイオン交換体をカチオン交換 体とアニオン交換体の復床とすることにより、アニオン 成分、カチオン成分のどちらかが濃縮室から脱塩室へ再 移動してきても十分な処理を行うことができるようにな り、高純度の処理水を得ることができる。

#### [0022]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の望ましい実施の 形態を、図面を参照して説明する。図1は、本発明の第 1 実施療様に係る電気脱イオン装置を示しており、図2 および図3は、その使用例を示している。図4および図 5は、本発明の第2 真施態様に係る電気脱イオン装置を 示しており、図6および図7はその使用例を示してい る。図8は、本発明に係る電気脱イオン装置を、加圧水 型原子力発電所の二次系に組み込んだンステムの例を示 している。

【0023】先ず、図1に示した第1実施感提に係る電 気脱イオン装置 1 においては、カチオン交換膜 2 および アニオン交換膜3を離間して交互に配置し、カチオン交 換膜2とアニオン交換膜3で形成される空間内に一つお きにイオン交換体4を充填して脱塩室5とする。脱塩室 5のそれぞれ隣に位置するアニオン交換膜3とカチオン 交換膜2で形成されるイオン交換体を充填していない部 分は造縮水を流すための造檔室6に形成される。 遺縮室 るイオンを受け取る。

【①①24】上記のような脱塩室5および濃縮室6が復 数、陽極7と陰極8の間に配置されている。陽極7と陰 極8の内側は、それぞれ、陽極室9、陰極室10に形成 されている。陽極窒9、陰極窒10は、必要に応じて、 最外の連縮空6に対し、カチオン交換膜あるいはアニオ ン交換膜、もしくはイオン交換性のない単なる隔膜によ って仕切られる(図2、図3に図示)。

【りり25】陽極7と陰極8の間に直流電流を通じ、彼 ていると、各イオン交換体の種類によって電気抵抗を小 50 処理水流入ライン11から接処理水が各脱塩室5に流入

されるとともに、濃縮水流入ライン12から濃縮水が各 濃縮室6に強入され、かつ、電極水流入ライン13、1 3から陽極室9、陰極室10にそれぞれ電極水が流入さ れる。彼処理水流入ライン11から流入した彼処理水 は、脱塩室5を流下し、除去対象となるイオンが両側の イオン交換膜を介して濃縮室6へと移動される。 濃縮水 流入ライン18から流入した濃縮水は、各濃縮室6を上 昇し、カチオン交換膜2及びアニオン交換膜3を介して 移動してくる不純物イオンを受け取り、不純物イオンを れ、さらに電極水流入ライン13、13から流入した電 極水は電極水流出ライン15、15から流出される。そ して、脱塩室5で処理された脱塩水が、脱イオン水流出 ライン16を迫して得られる。

【0026】脱塩室5に充填されるイオン交換体4は、 被処理水が長切に通水されるイオン交換体4が実質的に カチオン交換体の単床とされている。イオン交換体4の 脱塩室5への充填形態は、接処理水が最初に通水される イオン交換体4が突質的にカチオン交換体の単床とされ る限り、特に限定されない。たとえば、図2に示すよう に、 各脱塩窒5 において、 候処理水の流れ方向に、 前段 にカチオン交換体単床Kを配置し、後段にアニオン交換 体単床A。配置した構成 あるいは、図3に示すよう にカチオン交換体単床Kを配置し、後段にカチオン交換 体とアニオン交換体の混床Mを配置した構成とすること ができる。いずれの充填態様にあっても、脱塩室5にお いて披処理水が最後に通水されるイオン交換体を、カチ オン交換体とアニオン交換体の混斥Mとすることが好ま

【0027】図1に示すように構成され、図2や図3に 示すような形態で使用される本実施態様に係る電気脱イ オン装置1においては、脱塩室5において被処理水が最 初に適水されるイオン交換体4を実質的にカチオン交換 体の単床形態で充填することにより カチオン成分に対 する脱塩効率を大幅に上昇させることができる。カチオ ン成分リッチの接処理水が高効率で脱塩処理されるよう になる。したがって、カチオン成分リッチの彼処理水に 用いて最適な電気脱イオン装置となる。たとえば後述の 加圧水型原子力発電所の二次系においては、とくに高り 40 日道転を行う場合、蒸気発生器プローダウン水には多量 のカチオン成分 (アンモニア、ヒドラジンとも). 5 p pm程度)が含まれているが、このプローダウン水の脱 塩処理に、上記のような接処理水が最初に通水されるイ オン交換体4をカチオン交換体の単床とした電気脱イオ ン装置を用いることにより、彼処理水のpHが酸性側に シフトレ、アンモニアおよび/またはヒドラジンの解離 が進み、N号。 なよび/またはN。H。 として存在 する割合が増え、電流による繊維室へのカチオンの移動 が行われやすくなる。その結果、カチオン成分に対する 50 成される睨イオンモジュールからなる。すなわち、図5

脱塩効率を飛躍的に上昇させることができ、カチオン成 分リッチの彼処理水が高効率で脱塩処理される。

【10028】またこのとき、電気脱イオン装置1全体の イオン交換体のカチオン交換体/アニオン交換体の体制 分率を2以上とすることにより、従来通常に使用されて いた体論分率が1程度のものに比べ、カチオン成分に対 する脱塩効率をさらに大帽に上昇させることができる。 したがって、一層好適な、カチオン成分リッチの接処理 水処理用の電気脱イオン装置を実現できる。たとえば加 濃縮した濃縮水として濃縮水流出ライン14から流出さ 10 圧水型原子力発電所の二次系において、とくに高pH選 転を行う場合。蒸気発生器プローダウン水には多量のカ チオン成分が含まれているが、このプローダウン水の脱 塩処理に、このようなイオン交換体体積分率をカチオン 交換体/アニオン交換体=2以上とした電気脱イオン装 置を用いることにより、カチオン成分に対する脱塩効率 をさらに大幅に上昇させることができる。

> 【①①29】また、脱塩室5において最後に通水される イオン交換体4をカチオン交換体とアニオン交換体の復 床形態とすることにより、たとえ濃縮室6からアニオン 20 成分、カチオン成分のいずれかが脱塩室5内に再移動し てきたとしても、そのイオンを適切に除去することが可 能になる。

【①①30】図4および図5に示す第2実施療様に係る 電気脱イオン装置21においては、カチオン交換膜2 2. 中間イオン交換膜24 およびアニオン交換膜23を 離間して交互に配置し、カチオン交換購22と中間イオ ン交換膜24で形成される空間内にイオン交換体25を 充填して第1小脱塩室26a、26b、26c、26d を形成し、中間イオン交換膜24とアニオン交換膜23 30 で形成される空間内にイオン交換体25を充填して第2 小脱塩度27a.27b.27c、27dを形成し、第 1小脱塩室26aと第2小脱塩室27aで脱塩室28 a 第1小脱塩室26万と第2小脱塩室27万で脱塩室 28b、第1小脳塩室26cと第2小脳塩室27cで脱 塩室28 c、第1小脱塩室26 dと第2小脱塩室27 d で脱塩室280を形成している。各脱塩室の両側には、 イオン交換体25を充填していない遺稿室29が形成さ れ、 遺縮室29は、各小脱塩室から各イオン交換膜を介 して移動してくるイオンを受け取る。

【①031】上記のような脱塩室28a~28dおよび 濃縮室29が複数、陽極30と陰極31の間に配置され ている。陽極30と陰極31の内側は、それぞれ、陽極 室32、陰極室33に形成されている。陽極室32、陰 福室33は、必要に応じて、最外の遺稿室29に対し、 カチオン交換膜あるいはアニオン交換膜、もしくはイオ ン交換性のない単なる隔膜によって仕切られる(図6に 図示)。

[0032]上記の脱塩室288~28dは、2つの内 部がくり抜かれた枠体と3つのイオン交換膜によって形

(6)

10

に示すように、一つの脱イオンモジュール51は、第1 検体52の一側にカチオン交換膜22を封着し、第1枠 体52のくり抜かれた部分にイオン交換体25を充填 し、次いで、第1枠体52の他方の部分に中間イオン交 換膜24を封着して第1小脳塩室を形成する。次に中間 イオン交換膜24を挟み込むように第2枠体53を封着 し、第2枠体53のくり後かれた部分にイオン交換体2 5を充填し、次いで、第2枠体53の他方の部分にアニ オン交換膜23を封着して第2小脱塩室を形成する。な お、イオン交換膜22、23、24は比較的柔らかいも 10 のであり、第1枠体52 第2枠体53内部にイオン交 換体25を充填してその両面をイオン交換膜で封着した 時、イオン交換膜が湾曲してイオン交換体25の充填層 が不均一となるのを防止するため、第1枠体52. 第2 枠体53の空間部に複数のリブ54を凝設する。また、 図では省略するが、第1枠体52、第2枠体53の上方 部に接処理水の流入口又は処理水の流出口が、また枠体 の下方部に彼処理水の流出口又は処理水の流入口が付設 されている。このような脱イオンモジュール51を複数 した状態が図4に示されたものであり。並設した脱イオ ンモジュール51の両側に陽極30と陰極31が配置さ

【0033】陽極30と陰極31間に直流電流を道じ、 被処理水流入ライン34から各第1脱塩室26a~26 gに接処理水が流入されるとともに、 端縮水流入ライン 35から各議檔室29に遺稿水が流入され、かつ、電極 水流入ライン36、36から陽極室32、降極室33に それぞれ電極水が流入される。彼処理水流入ライン34 を流下し、イオン交換体25の充填層を通過する際に不 純物イオンが除去される。さらに、第1小脱塩室26 & ~26 dの処理水流出ライン37を通った流出水は、第 2小脱塩室27a~27dの被処理水流入ライン38を 通って第2小脱塩室27a~27dを流下し、ここでも イオン交換体25の充填層を通過する際に不純物イオン が除去され、脱イオン水が脱イオン水流出ライン39か ち得られる。また、濃縮水流入ライン35から流入した 濃縮水は各濃縮室29を上昇し、カチオン交換膜228 よびアニオン交換膜23を介して移動してくる不純物イ 40 オンを受取り、不純物イオンを濃縮した濃縮水として濃 縮水流出ライン40から流出され、さらに弯極水流入ラ イン36、36から流入した電極水は電極水流出ライン 41. 41から流出される。上述の操作によって、彼処 理水中の不絶物イオンは電気的に除去される。

【0034】中間イオン交換膜24としては、カチオン 交換膜の単一膜、あるいは接処理水の流れ方向に、前段 にアニオン交換膜、後段にカチオン交換膜を配置した復 式膜のいずれであってもよい。彼式膜とする場合、アニ

論)は彼処理水の水質又は処理目的などによって適宜決 定される。

【0035】第1小脱塩室または第2小脱塩室の厚さは 特に限定されず、第1小脱塩室または第2小脱塩室に充 填されるイオン交換体の種類と充填方法によって、最適 な厚さを決定すればよい。

【①036】脱塩室28a~28dに充填されるイオン 交換体25は、接処理水が最初に通水されるイオン交換 体25が真質的にカチオン交換体の単床とされている。 このイオン交換体25の脱塩室28a~28dへの充填 形態は、彼処理水が最初に追水されるイオン交換体25 が実質的にカチオン交換体の単床とされる限り、特に限 定されないが、脱塩室28a~28dが第1小脱塩室2 6a~26dと第2小脱塩室27a~27dとに区回さ れているので、この区画構造を利用して、各第1小脱塩 室26a~26dにカチオン交換体を単床形態で充填す ればよい。

【0037】たとえば、図6に示すように、第1小脱塩 室268~26 dに真質的にカチオン交換体の単床ドの 個」その間に図では省略するスペーサーを挟んで、並設 20 形態で充填し、第2小脱塩室27a~27dにアニオン 交換体の単斥A。の形態で充填することができる。ある いは、図7に示すように、第1小脱塩室26a~26d に実質的にカチオン交換体の単床Kの形態で充填し、第 2小脱塩室27a~27dにカチオン交換体とアニオン 交換体の泥床Mの形態で充填することができる。いずれ の充填底様にあっても、脱塩室288~28はにおいて 彼処理水が最後に通水されるイオン交換体を、カチオン 交換体とアニオン交換体の混床Mとすることが好まし い。また、充填されるイオン交換体は、全体として、そ から流入した彼処理水は、第1小脱塩室26a~26d 30 の体積分率、つまりカチオン交換体のアニオン交換体に 対する比率(カチオン交換体/アニオン交換体)が、2 以上とされていることが好ましい。

【0038】図4に示すように構成され、図6や図7に 示すような形態で使用される本真施態様に係る電気脱イ オン装置21においては、脱塩室5において彼処理水が 最初に通水されるイオン交換体25をカチオン交換体の 草床形態で充填することにより、カチオン成分に対する 脱塩効率を大幅に上昇させることができ、カチオン成分 リッチの彼処理水が高効率で脱塩処理されるようにな る。したがって、カチオン成分リッチの歓処選水に用い て最適な電気脱イオン装置となる。たとえば後述の加圧 水型原子力発電所の二次系においては、とくに高ヶ月運 転を行う場合。蒸気発生器プローダウン水には多量のカ チオン成分 (アンモニア、ヒドラジンとも0.5ppm 程度)が含まれているが、このブローダウン水の脱塩処 **週に、上記のような彼処理水が最初に通水されるイオン** 交換体25をカチオン交換体の単床とした電気脱イオン 婆還を用いることにより、彼処理水のpHが酸性側にシ フトし、アンモニアおよび/またはヒドラジンの解離が オン交換腺およびカチオン交換膜のそれぞれの高さ(面 50 趋み NH, および/またはN, H, として存在す

る割合が増え、電流による遺縮室へのカチオンの移動が 行われやすくなる。その結果、カチオン成分に対する脱 塩効率を飛躍的に上昇させることができ、カチオン成分 リッチの彼処理水が高効率で脱塩処理される。

11

【①①39】また、充填されるカチオン交換体/アニオ ン交換体の体積分率を2以上とすれば、従来通常に使用 されていた体積分率が1程度のものに比べ、カチオン成 分に対する脱塩効率をさらに大幅に上昇させることがで きる。したがって、カチオン成分リッチの被処理水に用 いてより最適な電気脱イオン装置となる。

【0040】また、脱塩室28a~28dにおいて最後 に追水されるイオン交換体25をカチオン交換体とアニ オン交換体の混床形態とすることにより、たとえ遺植室 29からアニオン成分、カチオン成分のいずれかが脱塩 室288~28 d内に再移動してきたとしても、そのイ オンを適切に除去することが可能になる。

【0041】また、各脱塩室28a~28dが中間イオ ン交換膜24を介して2つの小脱塩室に区画されるの で、脱塩室28a~28d-つ当たりの濃縮室の数を従 来の約半分にすることができ、電気脱イオン装置の電気 20 ことができる。 抵抗を善しく低減できる。また、従来の装置と比較して 相対的に濃縮室の数が少ないため、造稿室を流通する濃 縮水のイオン濃度を濃厚とすることができ、導電率が向 上し、さらに電気抵抗が低減されるとともに、遺稿室内 を流通する濃縮水の流速を高めることができ、濃縮室内 のスケールが発生し難くなる。

【0042】さらに、2つに区画された小脱塩室のそれ ぞれに充填するイオン交換体25の種類を、単独種とす ることができるので(カチオン交換体単床、あるいはア 交換体の泥床) . 各小脱塩室を、電気抵抗を低減しかつ 電流効率を高める上で最適な厚さに設定することがで き、これによっても電気抵抗を低減して一層省電力化を 図ることができる。

【0043】上記のような第1実施態様または第2実施 療徒に係る電気脱イオン装置は、加圧水型原子力発電所 における二次系の水処理に用いて好適なものである。

【1)044】たとえば図8に加圧水型原子力発電所の二 次系ラインを示すように、蒸気発生器61には蒸気管6 2を通してタービン63が連結され、該タービン63に 40 脱塩室流置: 0. 12 m / h 復水器64が連結されている。65は発電機である。

【①①45】復水器64にて生じる疑縮水、すなわち復 水を蒸気発生器61に還流するために、復水器64と蒸 気発生器61との間に、それらを連結する復水循環路と しての復水管66が設けられている。この復水管66に は復水器64から蒸気発生器61に向かう方向に沿っ て、復水ポンプ67、復水脱塩装置68、脱気器69、

給水加熱器70の各装置が復水管86のライン上に設け **られている。** 

【0046】復水脱塩装置68を連結してある復水管6 6には敵復水脱塩装置88と並列的に、バイパス略とし てのバイバス管で1が設けられ、復水を復水脱塩装置6 8. バイパス管で1のいずれにも通水できるように構成 されている。72は通水切換えバルブである。

【0047】蒸気発生器61にはブローダウン水を取り 出すための取出管73が設けられ、この取出管73の他 10 鑑はその途中に冷却器(図示略)を介して電気脱イオン 装置了4に連結されている。 更に、電気脱イオン装置7 4の脳塩室出口と復水器64との間に、それらを連結す る還流路としての処理水管でもが設けられ、処理水を復 水器64を介して蒸気発生器61に還流できるように機 成されている。また電気脱イオン装置で4の濃縮室出口 には遺縮水流出管76が設けられ、電気脱イオン装置7 4から流出する途縮水を系外に排出するようになってい る。この電気脱イオン装置74に、前述の第1実能感像 または第2真能態機に係る電気脱イオン装置を使用する

【0048】上記のように構成されたシステムにおいて は、バイパス路(バイパス管71)設けることにより、 復水脱塩装置68に対し、復水の部分処理あるいは全量 バイパスを行うことが可能になり、高pH運用の場合に あっても、復水脱塩装置68に高負荷をかけることなく 運転することが可能になる。そして、前記実施態様に係 る電気脱イオン装置(図8における74)を、アンモニ アリ、1ppm以上、ヒドラジンO、1ppm以上含む ようなカチオン成分リッチの蒸気発生器プローダウン水 ニオン交換体単床、もしくはカチオン交換体とアニオン 30 の処理に用いることにより、高り甘邁転を採用した場合 でも、プローダウン水の脱塩処理が可能になり、脱塩処 **廻されたブローダウン水を復水還流系に戻してやること** により、二次系の不絶物を除去することができ、蒸気発 生器の腐食対策を行い、蒸気発生器細管の損傷防止をは かることが可能となる。

> 【0049】ちなみに、第1実施療徒または第2実施療 様に係る電気脱イオン装置を、図8に示したと同様のシ ステムに適用し、下記条件にて試験した結果、表1に示 す結果を得た。

濃縮室流置:0.03m1/h

原水水温 :45℃ 電流値 : 2 A 抵抗率は25℃換算

[0050] 【表1】

**特関2001-79358** 

4	

	正成網 1	矩能例1	实施例2	実施列3	冥路例 4	实施例5	实施列 6	実施例7
(42)交後体協分年 (1:4)交後体: が72次機体)	1:1	1:1	2:1	1:1	1:2	1:1	1:2	1:3
充氧方式	図 Lthv 全体が程床	図2の応復	関2の形態	因3の形態	数3の形像	図6の形態	図7の形態 第2小脱塩室: 7:42 交換体: #12交換体 = 2: 1	图7 の形態 第2 小税塩型: 7:17 交後体: 対わ交換体 = 1: 1
原水アンモニア	6. 2ppm	მ. 2იტთ	ac 260a	6. 2ppm	6. 2000	6. 2ppm	6. 2ppa	6. 2ppn
処理水アンキニア	28ppb	21gpb	lepeb	llppb	वृत्ती छी	IApab	qddL	4006
原水ヒドサジン	1. 4ppn	1. 4ppm	1. 4ppm	1. 4ppm	1. doga	1. 4 ppm	1. 4ppm	1. 4000
処理水ヒドラジン	21ppb	16ppb	Lippb	11996	94061>	<10ppb	94401>	< { 0pph
原木鄉電率	22 u S/cm	152 y 3/cm	157 kg/ca	22 µ S/cm	@3/S#72	22 µ S/cm	22 µ 5/00	22 µ S/ca
必即火抵抗爭	2. 2MΩ • cm	\$ 240 ·cm	4. OMD · cm	5.5MQ·cm	7. 3KQ • ca	4. 2119 · cm	8. 1MG • cm	10. 383 · ca
電圧	45V	3 2 V	32V	35V	лεε	2 8 V	A 8 Z	A 8 Z
1953年	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A	¥2	2 A

【0051】表1から分かるように、本発明の実施例1~7では、比較例1(従来の電気脱イオン装置)に比べ、蒸気発生器ブローダウン水の脱塩処理により、アンモニア、ヒドラジンの濃度をともにより大幅に低下させることができ、電気抵抗(抵抗率の遊敷)についても一層低下させて省電力化をはかることができた。

[0052]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の電気脱イ 50 の概略機成図である。

オン鉄置によれば、カチオン成分リッチの被処理水を効率よく脱塩処理でき、加圧水型原子力発電所において高pH週用される場合の二次系の水、とくに蒸気発生器プローダウン水の脱塩処理に用いて最適な電気脱イオン装置を提供するととができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1実磁感操に係る電気腕イオン装置の概略機成図である。

(9)

特闘2001-79358

【図2】図1の装置の一使用例を示す模式図である。

15

【図3】図1の鉄畳の別の使用例を示す模式図である。

【図4】本発明の第2真雄感様に係る電気脱イオン装置の概略構成図である。

【図5】図2の鉄置の一覧イオンモジュールの分解斜視 図である。

【図6】図2の禁屋の一使用例を示す模式図である。

【図7】図2の装置の別の使用例を示す模式図である。

【図8】加圧水型原子力発電所の二次系ラインの機器系 統図である。

### 【符号の説明】

1. 21,74 電気脱イオン装置

2. 22 カチオン交換膜

3.23 アニオン交換膜

4. 25 イオン交換体

5. 28a、28b、28c、28d 脱塩室

6.29 濃縮室

7.30 院極

8.31 陰極

\*9.32 院極室

10.33 除極窒

24 中間イオン交換膜

26a、26b. 26c. 26d 第1小脱塩室

27a、27b. 27c. 27d 第2小脱塩室

51 脱イオンモジュール

52 第1控体

53 第2 控体

54 リブ

10 61 蒸気発生器

63 ターピン

64 復水器

65 発電機

68 復水脱塩鉄置

69 脱気器

70 給水加熱器

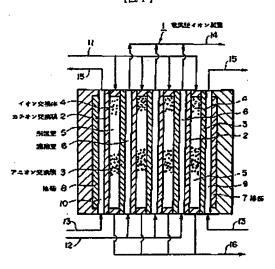
71 バイパス管 (パイパス路)

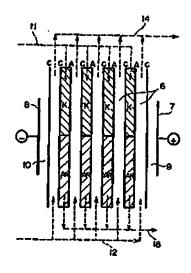
75 処理水管

[図1]

1

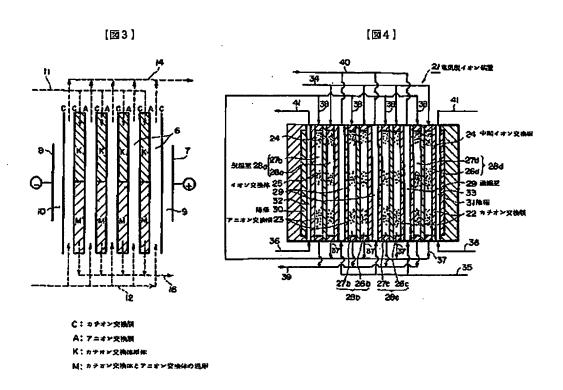
【図2】

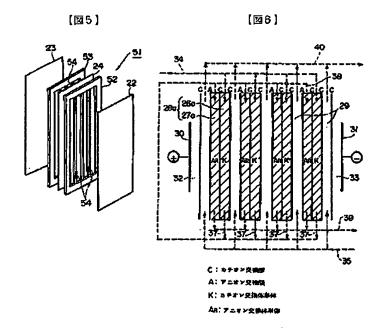




C:カテオン交換機 A:アニオン交換機 K:カテオン交換機 AR:アニオン安排体単体 (10)

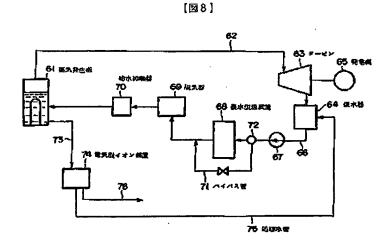
特闘2001-79358





特闘2001-79358

(11)



【手続箱正音】

【提出日】平成12年7月24日(2000.7.2

4

【手統鎬正 1 】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正内容】

【語求項3】 脱塩室が、カチオン交換膜、一の枠体、

中間イオン交換機、他の特体、アニオン交換膜をこの順 に積層することにより形成された脱イオンモジュールか ちなる、請求項2の電気脱イオン装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

(12)

【0012】との電気脱イオン装置においては、省電力をはかるために、脱塩室が、一側のカチオン交換膜、他側のアニオン交換膜および中央の中間イオン交換膜で区回された2つの小脱塩室にイオン交換体を充填して構成され、前記カチオン交換膜。アニオン交換膜を介して脱塩室の両側に遺稿室が設けられ、これら脱塩室および濃縮室が緩慢と陰極の間に配置されている構造とすること\*

\*が好ましい。とくに、脱塩室が、カチオン交換膜、一の 枠体、中間イオン交換膜、他の枠体、アニオン交換膜を この順に掃層することにより形成された脱イオンモジュールからなることが好ましい。中間イオン交換膜として は、たとえば、カチオン交換膜または、彼処理水の流れ 方向に前段にアニオン交換膜、後段にカチオン交換膜を 配置した復式繋がら構成できる。

#### フロントページの続き

F ターム(参考) 4D006 GA17 HA42 JA44A JA44Z
KE02P KE12P KE13P KE15P
KE16P KE17P KE18P KE19P
MA03 MA13 MA14 PA01 PB07
PB27 PC32
4D961 DA05 DB13 DB18 DC14 DC15
EA09 EB01 EB04 EB17 EB19

EB39 FA08 FA09 GC02 GC12